

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Patentschrift (I) DE 43 00 478 C 1



DEUTSCHES PATENTAMT Anmeldetag: Offenlegungstag:

Veröffentlichungstag

Aktenzeichen:

der Patenterteilung: 25, 8, 94

(51) Int. Cl.5: B 29 C 39/42

B 22 F 3/00 B 23 K 26/00 C 04 B 35/64 B 29 C 67/04 // H05B 7/00

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

EOS GmbH Electro Optical Systems, 82152 Planegg,

(74) Vertreter:

DE 43 00 478 C

Prüfer, L., Dipl.-Phys.; Materne, J., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.habil., Pat.-Anwälte, 81545 München (72) Erfinder:

P 43 00 478,4-16

11. 1.93

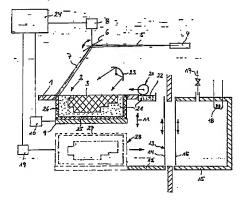
Retallick, Dave, Dr., 86505 Münsterhausen, DE; Reichle, Johannes, 81375 München, DE; Langer, Hans J., Dr., 82166 Gräfelfing, DE

66 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> US 48 63 538

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts

Bei einem Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts, bei dem das Objekt schichtweise dadurch erzeugt wird, daß jeweils eine Schicht aus durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strahlung verfestigbarem Material aufgetragen und anschließend an den dem Objekt entsprechenden Stellen durch Bestrahlen verfestigt wird, tritt das Problem auf, daß der Herstellungsvorgang aufgrund von langen Aufheiz- und Abkühlzeiten in der zur Herstellung verwendeten Vorrichtung stark verzögert wird. Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß zur Erzeugung einer Behälterwand (26) für das Material (21) in jeder Schicht ein das Objekt umschließender Bereich des Materials bestrahlt und damit verfestigt wird.





Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. eine Vorrichtung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens nach dem Oberbegriff des Anspruchs 9.

Ein derartiges Verfahren ist beispielsweise aus der US 4 863 538 bekannt. Hier wird als Material ein pulverförmiges Feststoffmaterial verwendet, das auf die Ober- 10 seite eines absenkbaren Kolbens schichtweise aufgetragen und mittels eines Lasers an den dem Objekt entsprechenden Stellen gesintert wird. Der Kolben wird zur Bildung der aufeinanderfolgenden Schichten schrittweise in einem Zylinder abgesenkt, der das pulverförmi- 15 ge Material umschließt. Eine Heizung hält das Material auf einer für die Sinterung erforderlichen Betriebstemperatur von etwa 150°C.

Bei diesem bekannten Verfahren treten die Nachteile auf, daß zusammen mit dem Material auch der Zylinder 20 auf die Betriebstemperatur geheizt werden muß, was eine Vorwärmzeit von 2 bis 3 Stunden bedingt. Ferner muß vor der Entnahme des Objekts aus dem Zylinder eine langsame Abkühlung auf unter 100°C durchgeführt werden, um eine Staubexplosionsgefahr zu vermeiden. 25 Während dieser Abkühlzeit muß das Objekt im Zylinder verbleiben. Allgemein ergeben sich damit bei dem bekannten Verfahren lange Auf- und Abrüstzeiten und damit lange Herstellungszeiten. Dieser Nachteil soll mit der Erfindung beseitigt werden.

Erfindungsgemäß soll diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 bzw. die Merkmale des Anspruchs 9 gelöst werden. Da erfindungsgemäß die dem herkömmlichen Zylinder entsprechende Behälterwand zusammen mit dem Objekt erzeugt wird, entfällt ein 35 Vorheizen des Zylinders und damit die lange Aufrüstzeit. Nach der Fertigstellung des Objekts kann die Behälterwand, die kein Teil der Vorrichtung ist, zusammen mit dem Objekt zur gezielten Abkühlung aus der Vorrichtung entnommen werden, so daß auch die lange Ab- 40 kühlzeit in der Vorrichtung und damit die Abrüstzeit entfällt.

Die Erfindung soll im weiteren anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezug auf die Figur beschrieben werden. Die Figur zeigt eine schematische Darstellung 45 der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Schnitt.

Die Vorrichtung weist einen im wesentlichen horizontal angeordneten Arbeitstisch 1 mit einem Loch in Form eines Ausschnittes 2 auf. Der Ausschnitt 2 ist vorzugsweise kreisförmig mit einem Querschnitt, der grö- 50 Ebene mit der Oberfläche des Arbeitstisches 1 liegt, und Ber ist als die größte Querschnittsfläche des herzustellenden Objekts 3. Der Ausschnitt 2 kann jedoch auch jede andere geeignete Form aufweisen. Oberhalb des Arbeitstisches 1 ist eine Bestrahlungseinrichtung 4, beispielsweise ein Laser, angeordnet, die einen gerichteten 55 Lichtstrahl 5 abgibt. Dieser wird über eine Ablenkeinrichtung 6, beispielsweise einen Drehspiegel, als abgelenkter Strahl 7 auf die Ebene des Arbeitstisches 1 abgelenkt. Eine Steuerung 8 steuert die Ablenkeinrichtung derart, daß der abgelenkte Strahl 7 auf jede gewünschte 60 Stelle innerhalb des vom Ausschnitt 2 definierten Arbeitsbereiches auftrifft.

Unterhalb des Ausschnittes 2 ist eine ebenfalls im wesentlichen horizontal angeordnete Unterlage 9 in Form einer Plattform vorgesehen, die als seitlich geführ- 65 ter Tisch mit einer dem Ausschnitt 2 entsprechenden Form ausgebildet ist und mittels einer ebenfalls seitlich angeordneten Höheneinstellvorrichtung 10 in Richtung

des Pfeils 11 zwischen einer höchsten Stellung, in der die Oberfläche der Unterlage innerhalb des Ausschnittes 2 und im wesentlichen in derselben Höhe wie die Oberfläche des Arbeitstisches 1 liegt, und einer in der Figur gestrichelt angedeuteten tiefsten Stellung, in der die Unterlage 9 soweit abgesenkt ist, daß ihre Oberfläche in einer Ebene mit einer angrenzenden Aufnahmeplatte 12 liegt, verschiebbar ist. Der Abstand zwischen der Aufnahmeplatte und dem Arbeitstische, also der Höhenverstellbereich der Unterlage, ist dabei größer als die maximale Höhe des Objekts 3.

Angrenzend an die Aufnahmeplatte 12 weist die Vorrichtung eine Öffnung 13 auf, die mittels einer Tür 14 dicht verschließbar ist. Es ist ein Entnahmebehälter 15 vorgesehen, der auf der der Aufnahmeplatte 12 gegenüberliegenden Seite der Öffnung 13 an die Öffnung dicht anschließbar bzw. andockbar ist. Der Entnahmebehälter 15 weist ebenfalls eine Tür 16 zum dichten Verschließen des Behälters 15 auf und ist mit einer Zufuhrvorrichtung 17 für Inertgas, beispielsweise Stickstoff, sowie mit einer Heizung 18 versehen.

Eine Ausgabe- bzw. Ausschubvorrichtung 19 beispielsweise in Form eines seitlich angebrachten Schiebers oder dgl. ist so ausgebildet und angeordnet, daß sie in der tiefsten Stellung der Unterlage 9 das auf dieser ruhende Objekt von der Unterlage 9 auf die Aufnahmeplatte 12 und durch die (geöffneten) Türen 14,16 in den Entnahmebehälter 15 verschieben kann.

Eine Vorrichtung 20 zum Aufbringen einer Schicht eines pulverförmigen Materials 21 ist in an sich bekannter Weise als Walze ausgebildet, die horizontal über den Arbeitstisch 1 von einer Stellung, in der das Material 21 von einem Vorrat 22 auf die Oberfläche der Walze aufgebracht wird, über den Ausschnitt 2 bewegbar ist. Als Material 21 kommt insbesondere niedrigschmelzendes Kunststoffmaterial wie beispielsweise Nylon mit Korngrößen von ca. 10 µm und geringer, aber auch Metallpulver oder Hybride, d. h. kunststoffüberzogene Metalloder Keramikpulver, in Frage. Ferner ist oberhalb des Ausschnitts 2 eine auf den Arbeitsbereich gerichtete Strahlungsheizung 23 angeordnet.

Die Steuerung 8, die Höheneinstellvorrichtung 10 und die Ausgabevorrichtung 19 sind jeweils mit einer zentralen Steuereinheit 24 zur koordinierten Steuerung dieser Vorrichtungen in der nachfolgend beschriebenen Weise verbunden.

Im Betrieb wird zunächst die Unterlage 9 mittels der Höheneinstellvorrichtung 10 in die höchste Stellung gefahren, in der die Oberfläche der Unterlage 9 in einer anschließend um den Betrag der vorgesehenen Dicke der ersten Materialschicht abgesenkt, so daß innerhalb des Ausschnitts 2 ein abgesenkter Bereich gebildet ist, der seitlich von den Wänden des Ausschnitts 2 und unten von der Oberfläche der Unterlage 9 begrenzt ist. Mittels der Walze 20 wird sodann eine erste Schicht des Materials 21 mit der vorgesehenen Schichtdicke in den vom Ausschnitt 2 und der Unterlage 9 gebildeten Hohlraum bzw. den abgesenkten Bereich eingebracht und von der Heizung 23 auf eine geeignete Arbeitstemperatur, beispielsweise 140°C bis 160°C, erwärmt. Daraufhin steuert die Steuereinheit 24 die Ablenkeinrichtung 6 über deren Steuerung 8 derart, daß der abgelenkte Lichtstrahl 7 nacheinander an allen Stellen der Schicht auftrifft und dort das Material 21 durch Sintern verfestigt. Auf diese Weise wird zunächst eine feste Bodenschicht 25 gebildet.

In einem zweiten Schritt wird die Unterlage 9 mittels



der Höheneinstellvorrichtung 10 von der Steuereinheit 24 um den Betrag einer Schichtdicke abgesenkt und mittels der Walze 20 in den damit entstehenden abgesenkten Bereich innerhalb des Ausschnittes 2 eine zweite Materialschicht eingebracht und wiederum von der Heizung 23 erwärmt. Die Ablenkeinrichtung 6 wird diesmal von der Steuereinheit 24 derart gesteuert, daß der abgelenkte Lichtstrahl 7 nur auf dem an die Innenfläche des Ausschnittes 2 angrenzenden Bereich der Materialschicht auftrifft und dort die Materialschicht durch Sintern verfestigt, wodurch eine erste ringförmige Wandschicht mit einer Wandstärke von etwa 2 bis 10 mm entsteht, die das verbleibende pulverförmige Material der Schicht vollständig umgibt.

Nach Absenken der Unterlage 9 um den Betrag der Schichtdicke der nächsten Schicht, Aufbringen des Materials 21 und Aufheizen in der gleichen Weise wie oben kann nun die Herstellung des Objekts 3 selbst beginnen. Hierzu steuert die Steuereinheit 24 die Ablenkeinrichtung 6 derart, daß der abgelenkte Lichtstrahl 7 an solchen Stellen der Schicht auftrifft, die entsprechend den in der Steuereinheit 24 gespeicherten Koordinaten des Objekts 3 verfestigt werden sollen. Nach oder vor der Herstellung dieser Objektschicht wird auf der ersten ringförmigen Wandschicht in gleicher Weise wie oben beschrieben eine zweite ringförmige Wandschicht derselben Wandstärke aufgesintert.

Bei den weiteren Schichten wird analog vorgegangen. Dadurch, daß bei der Herstellung jeder Objektschicht eine ringförmige Wandschicht auf die darunterliegende ringförmige Wandschicht aufgesintert wird, entsteht ein ringförmiger Wandbereich 26 in Form einer Behälterwand, die das Objekt 3 zusammen mit dem verbleibenden, nicht gesinterten Material 21 umschließt und so beim Absenken der Unterlage 9 unter den Arbeitstisch 35 1 ein Austreten des Materials 21 verhindert.

Nach Fertigstellung der letzten Objektschicht wird wiederum entsprechend dem oben beschriebenen zweiten Schritt nur eine ringförmige Wandschicht verfestigt und danach in derselben Weise wie bei der Herstellung 40 der Bodenschicht 25 eine Deckelschicht 27 verfestigt, die zusammen mit der Bodenschicht 25 und dem Wandbereich 26 einen das Objekt 3 und das verbleibende ungesinterte Material dicht einschließenden Behälter 28 bildet.

Danach wird die Unterlage mittels der Höheneinstellvorrichtung 10 in der in der Figur gestrichelt angedeuteten Weise auf die Höhe der Aufnahmeplatte 12 abgesenkt und ein vorher unter Stickstoffatmosphäre auf eine Temperatur von ebenfalls etwa 140-160°C aufge- 50 heizter Entnahmebehälter 15 wird an die Ausgabeöffnung 13 angeschlossen. Nach Öffnen der Türen 14, 16 wird die Ausgabevorrichtung so betätigt, daß sie den Behälter 28 durch die Öffnung 13 in den Entnahmebehälter 15 schiebt. Nach Schließen der Türen 14 und 16 55 kann der Entnahmebehälter 15 entfernt und ohne weitere Wartezeit ein neues Objekt hergestellt werden. Die erforderliche langsame Abkühlung des Objekts 3 erfolgt in dem Entnahmebehälter 15 durch entsprechende Steuerung der Heizung 18 unabhängig von der Herstel- 60 lung des nächsten Objekts.

Während der Herstellung des Objekts 3 wird ebenfalls im Arbeitsbereich über an sich bekannte (nicht gezeigte) Mittel eine Inertgasatmosphäre, vorzugsweise eine Stickstoffatmosphäre, erzeugt. Aufgrund der 65 schleusenartigen Ausbildung der Türen 14, 16 wird ein Entweichen dieser Atmosphäre bei Ausgabe des fertigen Objekts 3 und damit eine Unterbrechung des Her-

stellungsbetriebs vermieden.

Modifikationen der Erfindung sind möglich. So kann die Herstellung der Bodenschicht 25 entfallen; auch die Deckelschicht 27 ist dann nicht erforderlich, wenn eine sichere Abkühlung auch des dann freiliegenden Restpulvers im Entnahmebehälter 15 unter Schutzgas möglich ist; andererseits kann bei Herstellung beider Schichten 25, 27 und damit des dichten Behälters 28 eventuell die Abkühlung auch ohne Entnahmebehälter 15 bzw. ohne Schutzgasatmosphäre durchgeführt werden; die Aufbringvorrichtung 20 kann außer als Walze auch als Streu- oder Streichvorrichtung, als Schieber, Besen, Wischer oder in jeder zum Aufbringen einer gleichmäßigen Schicht aus pulverförmigem Material geeigneten Weise ausgebildet sein; die Heizungen 18, 23 können als Strahlungs- und/oder Umluftheizungen ausgebildet sein und für die Bestrahlungseinrichtung kann jede andere Strahlungsquelle für elektromagnetische Strahlung, die einen gerichteten Strahl mit zur Sinterung ausreichender Energie abgibt, wie beispielsweise eine Lichtquelle oder auch eine Elektronenstrahlguelle verwendet werden. Ferner kann anstelle von pulverförmigem Material auch flüssiges Material verwendet werden. Schließlich muß die die Behälterwand bildende verfestigte Wandschicht nicht kreisringförmig sein, sondern kann jede beliebige Form einer im wesentlichen geschlossenen Kurve aufweisen. Vorzugsweise entspricht diese Form jedoch der Form des Ausschnitts 2.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines dreidimensionalen Objekts, bei dem das Objekt schichtweise daurch erzeugt wird, daß jeweils eine Schicht aus durch Bestrahlen mit elektromagnetischer Strahlung verfestigbarem Material aufgetragen und anschließend an den dem Objekt entsprechenden Stellen durch Bestrahlen verfestigt wird, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung einer Behälterwand für das Material in jeder Schicht ein das Objekt umschließender Bereich des Materials bestrahlt und damit verfestigt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Material ein pulverförmiges Feststoffmaterial verwendet wird und die Bestrahlung derart durchgeführt wird, daß das Feststoffmaterial an den bestrahlten Stellen zusammensintert.

 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in jeder Schicht ein entsprechender ringförmiger Bereich verfestigt wird, so daß eine zylindrische Behälterwand erzeugt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in einen Ausschnitt in einem Arbeitstisch eine Materialschicht definierter Dicke eingebracht wird und daß die Behälterwand durch Bestrahlen des an die Innenwand des Ausschnittes angrenzenden Materialbereichs erzeugt wird, so daß die Materialschicht von der Behälterwand umschlossen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Materialschicht auf eine Unterlage aufgebracht wird, die in ihrer höchsten Stellung zumindest teilweise innerhalb des Ausschnitts angeordnet ist und zur Bildung jeder Schicht um einen der Dicke dieser Schicht entsprechenden Betrag nach unten abgesenkt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor und/



6

oder nach Erzeugung der Behälterwand und des Objekts eine Materialschicht über die ganze vom Bereich der Behälterwand umschlossene Fläche verfestigt wird, so daß ein geschlossener Boden bzw. ein geschlossener Deckel für den Behälter erzeugt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Behälterwand mit dem davon umschlossenen Objekt nach Fertigstellung in einen Entnahmebehälter gebracht 10 und dort unter kontrollierten Bedingungen abgekühlt wird.

 Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung des Objekts in einer Inertgasatmosphäre erfolgt

9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit einer höheneinstellbaren Unterlage (9), einer Vorrichtung (20) zum Aufbringen einer Schicht eines durch Einwirkung elektromazeneischer Strahlung verfestigbaren Materials (21) auf die Unterlage (9), einer Bestrahlungseinrichtung (4) und einer Steuerung (8, 24) für die Bestrahlungseinrichtung (4) zum Bestrahlen von dem Objekt (3) entsprechenden Stellen der Schicht, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung keine die Schicht beim Absenken der Unterlage (9) seitlich begrenzende Wandung aufweist, und daß die Steuerung (8, 24) derart ausgebildet ist, daß sie in jeder Schicht einen das Objekt (3) umschließenden Bereich (26) des Materials (21) bestrahlt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Arbeitstisch (1) mit einem dem umschließenden Bereich (26) entsprechenden Ausschnitt (2) vorgesehen ist, und daß die Unterlage in eine Position anhebbar ist, in der ihre Oberfläche innerhalb des Ausschnittes (2) im wesentlichen in einer Ebene mit der Oberfläche des Arbeitstisches (11)liert.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 40 gekennzeichnet, daß die Unterlage (9) als seitlich oder von unten geführter Tisch mit einer seitlich davon angeordneten Höhenverstellvorrichtung (10) ausgebildet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 45 gekennzeichnet, daß die Unterlage (9) in eine Position absenkbar ist, in der sie in einer Ebene mit einer seitlich anschließenden Aufnahmeplatte (12) liegt.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, gekennzeichnet 50 durch eine an der Behälterwand (26) angreifenden Ausgabevorrichtung (19) zum Verschieben des das Objekt umschließenden Behälters (28) von der Unterlage (9) auf die Aufnahmeplatte (12).

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, gekennzeichnet durch eine verschließbare Öffnung (13) zur Ausgabe des das Objekt (3) umschließenden Behälters (28).

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß ein Entnahmebehälter (15) vorgesehen ist, der an die verschließbare Öffnung (13) dicht anschließbar ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Entnahmebehälter (15) eine Schutzgaszufuhr, vorzugsweise eine Stickstoffzufuhr (17), sowie eine regelbare Heizung (18) aufweist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 16,

gekennzeichnet durch eine auf die Materialschicht gerichtete Strahlungsheizung (23).

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen



- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁵: DE 43 00 478 C1 B 29 C 39/42

Veröffentlichungstag: 25. August 1994

